① Offenlegungsschrift② DE 43 25 724 A 1



DEUTSCHES PATENTAMT

- (1) Aktenzeichen: P 43 25 724.0 (2) Anmeldetag: 30. 7. 93
 - Offenlegungstag: 2. 2. 95

(5) Int. Cl.⁶: **G 01 N 23/00** G 02 B 21/00

A 61 B 10/00 H 01 J 37/256 A 61 N 5/10 G 01 N 21/00 G 01 N 21/17 G 01 N 21/62 A 61 B 6/00 A 61 N 5/06

(7) Anmelder:	DE 38 20 862 A1 DE 36 36 506 A1
Debbage, Paul, Dr., 86415 Mering, DE	DE 36 36 506 A1 DE 33 19 203 A1
(14) Vertreter: Tetzner, M., DiplIngUniv., PatAnw.; Tetzner, V., DiplIng. DrIng. Dr. jur., Pat u. Rechtsanw., 81479 München	DE 30 40 831 A1 DE 29 53 050 A1 DE 92 02 539 U1 US 50 57 102 US 50 08 907 US 49 95 068
(7) Erfinder:gleich Anmelder(6) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit	US 48 15 448 US 44 23 736 US 37 94 840 EP 04 68 255 A2 WO 91 10 473
in Betracht zu ziehende Druckschriften:	SU 5 53 766
DE 41 28 744 C1 DE 34 39 287 C2 DE 28 29 516 C2 DE 27 43 009 C2 DE 41 38 111 A1 DE 40 26 821 A1	SU 4 05 236 JP 63-300942 A. In: Patents Abstracts of Japan, P-850,March 31 1989, Vol.13, No.131;

- (A) Vorrichtung und Verfahren zur Untersuchung eines Objektes und zur Einwirkung auf das Objekt
- Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Untersuchung eines Objekts und zur Einwirkung auf das Objekt, wobei die von einem Objekt ausgehende Strahlung von einem Detektor empfangen wird, dar ein entsprechendes Detektorsignal erzeugt. Dieses Detektorsignal wird derart weiterverarbeitet, daß eine nicht fokussierende Einrichtung zur gerichteten Bestrahlung der Teilfläche des Objekts in Abhängigkeit vom Detektorsignal angesteuert werden kann.

39 08 928 A1

DE